### Short Report

# グラファイト板を陰極とする低真空アーク放電の特性

## 杉本尚哉<sup>1</sup>, 堀川佑太郎<sup>2</sup>, 伊波周吾<sup>3</sup>

1 秋田県立大学システム科学技術学部機械知能システム学科

<sup>2</sup> 元秋田県立大学システム科学技術学部機械知能システム学科(現 太平電業(株))

<sup>3</sup> 元秋田県立大学大学院システム科学技術研究科機械知能システム学専攻(現 DOWA ホールディングス (株))

低真空アークによる金属表面の酸化膜除去での陰極点挙動の理解を深め、新たな応用を開拓することを目的として、グラファイト 板を陰極とする低真空アークで出現する陰極点の様子について、酸化膜付き鉄鋼板を陰極とした場合と比較した.さらに、陽極材 料の違いによる変化や、放電後のグラファイト板の様子も調査した.グラファイト板上に出現する陰極点は放電電流に依らず1個 の場合が多く、複数個の陰極点が発生してその個数が放電電流の増加とともに増加する酸化膜付き鉄鋼板の場合とは、全く異なる ことがわかった.これは、陰極材料の沸点及び昇華温度の違いが原因と考えられる.一方、陰極点からはオレンジ色に発光する微 粒子が多数飛散する現象が見られた.グラファイト板表面の陰極点の軌跡では、表面が削り取られたような状態で凹凸が大きくな っており、陰極表面が固体状のまま放出されているものと思われる.放電中の陰極点の様子は、グラファイト陽極でも鋼陽極でも 同様であるが、放電電圧は、銅陽極の場合に変動が大きいのに対し、グラファイト陽極では時間変動も小さく、放電電流に対して も変化はほとんど無かった.

キーワード:低真空アーク,陰極点,グラファイト板,酸化膜付き鉄鋼板

金属加工品の劣化を防止する表面処理に際し,事 前に処理部分に行う清浄化への応用を目的として, 低真空アークによる金属表面酸化膜除去法の研究を 進めてきた.これは,処理対象物を陰極として低真 空中でアーク放電を行ったときに表面上に発生する 陰極点の作用により,金属表層部分の酸化膜を従来 法より効率良く除去しようとするものである.この 方法の一番の課題は電力効率を向上させることであ るが,そのためには陰極点の物理を詳細に知ること は必須であろう.

著者らは、この金属表面上の酸化膜を除去すると きの陰極点がいろいろと興味深い振舞いをすること を見出してきた.これまでは研究の目的が酸化膜の 除去にあったことから、主に表面に酸化膜層を持つ 金属板を陰極とするときの陰極点挙動ばかりを見て きた.しかし、陰極点についてより詳しく知るため には、それ以外の物質を陰極としたときの陰極点を 観察することからもヒントを得ることができると思 われる.

本研究では、非金属で高い導電性を持つグラファ イトを陰極とする低真空アークでの陰極点の挙動に ついて調べる.アーク放電と炭素材料は、Graphene の合成などで互いに関連の深いものである.陰極点 は非常にエネルギー密度の高い状態であり、今後低 真空アークによる特殊な炭素材料の合成法への応用 を考える上でも基礎的知見を得ることは重要である.

#### 実験装置と実験方法

#### 実験に用いた陰極用試験片

図1に,実験で使用した陰極用試験片を示す. 陰極には1辺が100mmの正方形で厚さ3mmの,グラ

責任著者連絡先:杉本尚哉 〒015-0055 由利本荘市土谷字海老ノロ 84-4 公立大学法人秋田県立大学システム科学技術学部機械知能 システム学科. E-mail: sugimoto@akita-pu.ac.jp

ファイト板(東京炭素工業株式会社製)を用いた. また図1(b)は、従来の酸化膜除去研究で用いてき た陰極用試験片で、寸法はグラファイト板と全く同 じで、表面全体が厚さ約5µmの酸化膜で覆われた鉄 鋼板(SS400)である.どちらの陰極用試験片にも、 対角線上に実験装置に設置するための直径7mmの 孔がある.



#### 実験装置

図2に、本研究で使用した実験装置の概略図を示 す.実験では、真空容器内に陽極と陰極を設置して 放電を行った.真空容器はステンレス製で、内径が 250mmで、長さが300mmと230mmの円筒形のもの を結合している.実験時には真空容器内をULVAC 社製メカニカルブースターポンプMBS-050で排気 する.

真空容器上部に,陽極を設置する.陽極はステン レス製で円筒形をしており,内部を冷却水が循環し ている.図3は,陽極の底面部分に取り付ける導電



図2 実験装置



### 図3 陽極に装着するグラファイト製キャッ プと銅製キャップ

性のキャップである. 陽極はそのままでも放電でき るが,底面部分に銅製とグラファイト製のキャップ を装着することにより,陽極材質が異なる放電実験 を行う. 陽極の底面の直径は100mmである. 底面 部分以外は放電防止のため,グラステープを貼って 絶縁処理を施している.

一方,真空容器下部には、ステンレス製で水冷式 の陰極用試験片設置台を設置し、それに2本の直径 6mmのステンレスロッドを取り付け、陰極用試験片 の対角線上にある孔に通す.ステンレスロッドには ねじ山が切ってあり、陰極用試験片を1本のステン レスロッドにつき上下から2個のナットではさんで 固定する.陰極用試験片と陽極底面は平行であり、 その間の距離は50mmである.また、陰極板と陰極 板設置台との間にも空間がある.陰極設置台とステ ンレスロッド表面もグラステープにより絶縁処理を 施している.

放電は直流の CW で行った. 放電電力の供給には, 大阪電気社製インバータ制御エアープラズマ切断機 用電源 SC-120P を使用する. 最大無負荷電圧は 285V, 最大出力電流は 120A である.

円筒形真空容器の底面部分の一方は,厚さが 20mmの透明アクリル板で閉じられており,放電中 の真空容器内の様子を観測することができる.

#### 実験方法

真空容器内を約 10Pa まで排気後,あらかじめ陽極 と陰極用試験片との間を短絡するように設置した直 径 1mm の亜鉛線に通電し,亜鉛線が溶解して短絡 が切れるとアーク放電に移行し,維持される.

放電中の真空容器内の様子と、放電後の陰極用試 験片の様子を、Canon 製デジタルカメラ Eos Kiss X5 で撮影した.また,放電中の直流電源の端子間電圧の時間変化を,Graphtec 社製波形測定器 Midi Logger GL840を用いて,サンプリング周波数 0.02kHz で記録した.

#### 実験結果

#### 放電中の真空容器内の様子

図4に放電中の真空容器内の様子を示す.(a)と (b) は陰極用試験片がグラファイト板の場合,(c) と(d) は鉄鋼板の場合である.また,(a)と(c) が放電電流50Aの場合,(b)と(d) が放電電流100A の場合である.図4(d) はステンレス陽極,それ以 外はすべて銅陽極で実験を行った.

放電開始直後,陰極用試験片の陽極に対向する面 上に点状の非常に強い発光領域である「陰極点」が 出現した.

グラファイト板が陰極である場合,図4(a)と(b) に示すように,発生する陰極点はほぼ1個であり, 陰極点からはオレンジ色に発光する微粒子状が放出 されるのが見られた.陰極点の移動速度は小さかっ た.放電電流が増加しても発生する陰極点の個数に 変化はほとんど無かった.その代わりに,放電電流 が増加すると陰極点の発光光度が増加し,陰極点か ら放出される微粒子の量も増加した.一方,(c)と

(d) に示すように, 陰極用試験片が酸化膜付き鉄鋼 板である場合は, 複数個の陰極点が発生し, 放電電 流が増加するにしたがって陰極点の個数も増加した. 陰極点の移動速度はグラファイト板の場合よりもか なり大きかった. 陰極点からの微粒子の放出は見ら



図4 出現した陰極点の様子. グラファイト板 (a) 50A, (b) 100A, 鉄鋼板 (c) 50A, (d) 100A

れなかった.

尚,炭素製陽極を用いて放電を行っても,放電中 の様子に大きな変化は見られなかった.



図5は,陰極用試験片をグラファイト板として, 放電電流を50A,70A,100Aとしたときの,銅陽極 とグラファイト陽極の場合の放電電圧の時間変化を 示したものである.各点は,測定値の3秒ごとの平 均値を示している.図5(a)のように,銅陽極の場 合,放電開始後,放電電圧はいったん高くなった後, 徐々に低下して一定となった.一方,グラファイト 陽極の場合も,時間経過とともに放電電圧は低下し, やがて一定となる傾向はあるが,銅陽極の場合のよ うな経過時間や放電電流による大きな違いは見られ なかった.



図6 放電後の陰極用試験片のグラファ イト板の様子

#### 放電後のグラファイト板の様子

図6は、放電後の陰極用試験片であるグラファイ ト板である.放電前と比較すると、陰極板設置台に 固定した部分が大きく変色し、それ以外の部分も全 体的に変色した.また、陰極点の軌跡とみられる部 分は、表面が削り取られたような状態で、凹凸が大 きくなっていた.

#### 考察

グラファイト板が陰極である場合,図4(a)と(b) に示すように,陰極点からオレンジ色の光跡が出て いるのが見られた.このオレンジ色の光跡は,対向 する陽極に当たっても,再び陰極に当たっても,弾 性衝突のような運動をしていた.一方,図6に示す ように,放電後のグラファイト板表面には陰極点の 軌跡が見られた.陰極点の軌跡部分は,表層部分が 断片的に削り取られたようになっていた.以上のこ とから,放電中グラファイト表面は陰極点により削 られ,固体のままの高温の断片が発光しながら飛散 していると考えられる.材料合成への応用を考える 上では陰極材料が固体のまま飛散するのは好ましい ことではなく,どのような過程でそのような陰極材 料の高速度放出が起きるのか,今後詳細に調べる必 要がある.

グラファイト板の場合発生する陰極点はほぼ1個 であり,放電電流が増加しても発生する陰極点の個 数に変化はほとんど無い.その代わりに,放電電流

が増加すると陰極点の発光光度が増加し、陰極点か ら放出される試験片材料断片の量も増加している. これは、図4の(c)と(d)に示すように、陰極用 試験片が酸化膜付き鉄鋼板である場合の, 複数個の 陰極点が発生し, 放電電流が増加するにしたがって 陰極点の個数も増加する様子と全く異なっている. 低真空アークの放電機構では、陰極点から陰極材料 蒸気が噴出し、陰極表面での Thermo-Field Emission による電子により陰極材料蒸気が電離してプラズマ 状態になると考えられている. Fe と C の仕事関数の 値は、それぞれ 4.5~4.7eV と 4.4eV であり、大きな 差は無い.一方,1気圧下での値ではあるが,Feの 沸点は 3136K, Cの昇華温度は 3643K と大きく異な る. 放電電流は陰極点部分に集中しており、 グラフ アイト陰極では陰極点が分裂して電流密度が低下す ると昇華温度を維持できず陰極材料蒸気の供給が不 足し, その結果陰極前面に発生するプラズマに伴う 強電場に依存する放電機構も維持できなくなるため, 本実験程度の放電電流では、放電電流増加による陰 極点の増加が見られなかったと推測される.また, これはタングステン陰極の場合の真空アーク放電の 様子とも一致する(Wの仕事関数は4.55eV, 沸点は 1 気圧下で 5828K).

今回の実験では、図5に見られるように陽極材料 によって放電電圧の時間変化に違いが見られた.時 間変化の様子から、銅陽極の場合は大気開放中に陽 極材料に付着・結合したものが放電開始後に陽極か ら放電空間へ放出され、抵抗として作用するために このような結果になったものと考えられるが、陽極 材料に対してどれほどの依存性がある現象なのかな ど、詳細については今後検討する必要がある.

#### 結論

グラファイト板を陰極として低真空アークを発生 させ、出現する陰極点の様子について、酸化膜付き 鉄鋼板を陰極とした場合での陰極点の挙動と比較し た. グラファイト板上に出現する陰極点は放電電流 に依らず1個の場合が多く、酸化膜付き鉄鋼板の場 合と全く異なっている.これは、陰極材料の沸点及 び昇華温度の違いによるものと推測される.また、 陰極点からはオレンジ色に発光する微粒子が多数飛 散しており, グラファイト板表面の陰極点の軌跡で, 表面が削り取られたような状態で凹凸が大きくなっ ていることから, 陰極材料が固体のまま飛散してい ると考えられ, 今後詳細に調べる必要がある.

放電中の陰極点の様子は、グラファイト陽極でも 銅陽極でも大差ないが、放電電圧は、銅陽極の場合、 時間変化が大きく、また、放電電流による差もある のに対し、グラファイト陽極では時間変動も小さく、 放電電流に対しても変化は小さい.

#### 文献

- Anders, A. (2008). *Cathodic Arcs*, Springer Science+Business Media, LLC.
- Kajita, S., Hwangho, D., Ohno, N., Barengolts, S. A. and Tsventoukh, M. M. (2014). Arc Spot Grouping: an Entanglement of Arc Spots. Proceedings of PLASMA 2014, USB, 20PA-051.
- Sugimoto, M. and Takasugi, S. (2014). Strange Collective Behaviors of Cathode Spots in Low Vacuum Arc. *Journal of Physics: Conference Series*, 550, 012013.

国立天文台編 (2012).「理科年表」. 丸善出版.

平成 29 年 6 月 30 日受付 平成 29 年 7 月 11 日受理

## Characteristics of Low Vacuum Arc Discharge with Flat Graphite Cathode

Masaya Sugimoto<sup>1</sup>, Yutaro Horikawa<sup>2</sup>, Shugo Iha<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Department of Machine Intelligence and Systems Engineering, Faculty of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University

<sup>2</sup> Former student of Department of Machine Intelligence and Systems Engineering, Faculty of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University (presently at Taihei Dengyo Kaisha, Ltd.)

<sup>3</sup> Former student of Course of Machine and Intelligence Systems, Graduate School of Systems Science and Technology,

Akita Prefectural University (presently at Dowa Holdings Co., Ltd.)

The characteristics of a low vacuum arc with a flat graphite cathode were investigated and compared with those of flat steel cathode covered with an oxide layer to improve the removal efficiency of the oxide layer in a descaling process and explore the novel applications of a low vacuum arc. In addition, the changes in cathode spot behavior with different anode materials and post-discharge cathode surfaces were also studied. Only one cathode spot appeared in various current cases of discharge, and it was entirely different from the case with flat steel cathode, in which several cathode spots were observed and their populations increased with increments of the discharge current. This is possibly caused by the large difference between the boiling and the sublimation points of each part of cathode material. Furthermore, many glowing particles were released from bright cathode spots with flat graphite cathodes. According to the very rough cathode spot mark on the graphite cathode surface, it can be concluded that these particles are eroded cathode materials flying in a solid state. Although the manner of discharge seems to be independent of the anode material, there were large differences in voltage variation of the discharges.

Keywords: low vacuum arc, cathode spot, flat graphite cathode, flat steel cathode covered with oxide layer

Correspondence to Masaya Sugimoto, Department of Machine Intelligence and Systems Engineering, Faculty of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University, 84-4 Tsuchiya-Ebinokuchi, Yurihonjo, Akita 015-0055, Japan. E-mail: sugimoto@akita-pu.ac.jp